

## アリル求電子剤に対する速度論的光学分割による γ位不斉ホウ素化反応

(北大院工<sup>1</sup>・北大WPI-ICReDD<sup>2</sup>・千葉大院理<sup>3</sup>・日本化学工業<sup>4</sup>) ○高橋 陸朗<sup>1</sup>・小澤 友<sup>1</sup>・岩本 紘明<sup>1</sup>・今本 恒雄<sup>3,4</sup>・伊藤 肇<sup>1,2</sup>

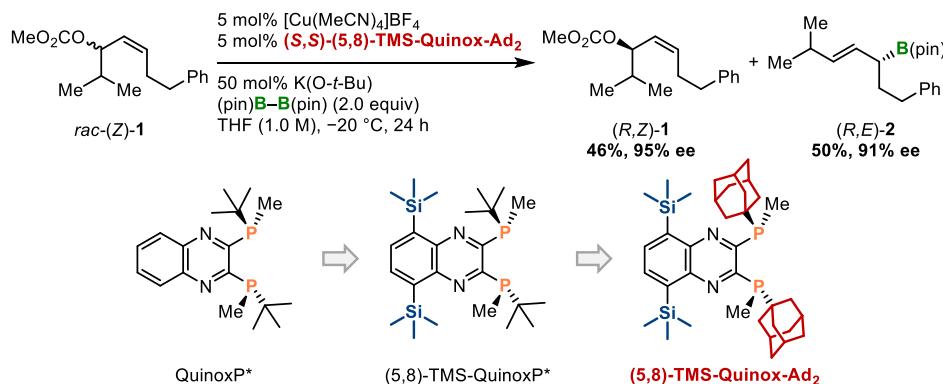
Asymmetric Allylic Borylation of Racemic Allylic Electrophiles via Kinetic Resolution  
(<sup>1</sup>*Graduate School of Engineering, Hokkaido University*, <sup>2</sup>*WPI-ICReDD, Hokkaido University*,

<sup>3</sup>*Graduate School of Science, Chiba University*, <sup>4</sup>*Organic R&D Department, Nippon Chemical Industrial Co., Ltd*) ○Rikuro Takahashi,<sup>1</sup> Yu Ozawa,<sup>1</sup> Hiroaki Iwamoto,<sup>1</sup> Tsuneo Imamoto,<sup>3,4</sup> Hajime Ito<sup>1,2</sup>

Allylic boronates are versatile synthetic intermediates and thus widely used in organic synthesis. Recently, our group developed a new QuinoxP\*-type chiral bisphosphine ligand (5,8-TMS-QuinoxP\*) and their applications to the borylative kinetic resolution of racemic linear allylic electrophiles using a copper(I)/diboron catalytic system.<sup>1</sup> Although 5,8-TMS-QuinoxP\* showed higher reactivity and enantioselectivity than QuinoxP\*, the enantiopurity of the unreacted substrates was low (55% ee). Herein, we further modified the QuinoxP\*-type ligands by introducing bulky adamantly moieties into the phosphine atoms, and developed a new chiral bisphosphine ligand, 5,8-TMS-Quinox-Ad<sub>2</sub>. With this ligand, the borylative kinetic resolution of the linear substrates proceeded with higher selectivity than the previous systems.

*Keywords : Copper(I) catalyst; Diboron reagent; Allylic boronates; Chiral ligand; Kinetic resolution*

アリルホウ素化合物は有機合成において有用な合成中間体である。以前、当研究室では QuinoxP\*型の新規不斉配位子を設計し、銅(I)/ジボロン触媒系に用いることで、直鎖型アリル求電子剤に対して速度論的光学分割による不斉 γ 位ホウ素化反応が進行することを報告している<sup>1</sup>。しかし、この反応では、目的物のエナンチオ選択性は 88% ee、原料のエナンチオ選択性は 55% ee と改善の余地があった。今回我々は、ホスフィン上にアダマンチル基、キノキサリン骨格にシリル基を有する新規配位子、5,8-TMS-Quinox-Ad<sub>2</sub>を開発した。この配位子を用いることで、より高い選択性で不斉ホウ素化反応が進行し、光学活性なアリルホウ素化合物が得られるとともに(50%, 91% ee)、高いエナンチオ選択性で原料が回収されることを見出した(46%, 95% ee)。



1) Iwamoto, H.; Ozawa, Y.; Takenouchi, Y.; Imamoto, T.; Ito, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, *143*, 6413.